

日独マイクロナノ・ビジネスフォーラム

会場: マイクロマシン/MEMS展展示ホール内 マイクロナノ特設会場A
日にち: 7月30日(木)
主催: IVAMマイクロテクノロジーネットワーク
共催: (財)マイクロマシンセンター/MEMS協議会

【プログラム】

10:30-10:35	オープニング	MMC
10:35-10:45	オープニング	Dr. Peter Scholz Ministry of Economic Affairs and Energy of the State of North Rhine-Westphalia
10:45-11:05	エネルギー応用に向けた3次元マイクロ・ナノ構造の 評価・解析	Heinz-Peter Hippler NanoFocus
11:05-11:25	MEMS技術による3次元ポリマーマイクロ構造	早稲田大学 理工学術院 理工学部 電子光システム学科 理工学研究科 ナノ理工学専攻 庄子習一教授
11:25-11:45	光MEMSの最新状況	Dr. Michael Wagner Fraunhofer IPMS
11:45-12:45	休憩	
12:45-13:05	日欧間の技術移転 ～ 契約と特許	Dr. Robert Harrison, 24 IP Law-Group
13:05-13:25	超精密研磨技術	(株)ティ・ディ・シー 営業部 取締役 企画営業推進 赤羽 優子
13:25-13:45	経済危機の嵐に巻き込まれるMEMSビジネス ～ ヨーロッパ企業はどう対応しようとしているか	Dr. Uwe Kleinkes IVAM
13:45-14:15	質疑応答	

敬称略。都合により多少の変更がある場合もございます。(6月23日現在)